

中小企業SiCパワーデバイス活用研究会 第1回SiC基礎セミナーの開催について

平成26年9月10日
京都府中小企業技術センター
担当: 応用技術課 (小山)
電話: 075-315-8634

近年、電力変換や制御を行う半導体 (パワーデバイス) 材料には、従来のSi (シリコン) に代わりSiC (シリコンカーバイド) を活用した、より省エネ型の高効率エネルギー利用システム構築に注目が集まっており、京都においても昨年、(独) 科学技術振興機構の公募事業に提案・採択された「スーパークラスタープログラム (グリーン・低環境負荷社会を実現する高効率エネルギー利用システムの構築)」が動き出したところです。

このような中、当センターにおいても、このプロジェクトと連動し、低環境負荷社会の実現、地域企業の活性化と地域産業の振興に寄与することを目的とする「中小企業SiCパワーデバイス活用研究会」を設立いたしました。

については、その活動の一環として、「第1回SiC基礎セミナー」を開催いたします。

- 1 日 時 平成26年10月14日 (火) 14時00分～16時00分
- 2 場 所 京都産業大学 むすびわざ館 3F 中教室 (3-B)
(京都市下京区中堂寺命婦町1-10)
- 3 プログラム
 - ・ はじめに
ふなき つよし
舟木 剛 氏 大阪大学大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 教授
 - ・ 講演
なかむら たかし
中村 孝 氏 ローム株式会社 研究開発本部 統括部長
(京都地域スーパークラスタープログラム
産産連携実装化推進研究開発 グループリーダー)
 - ・ 研究会紹介
「中小企業SiCパワーデバイス活用研究会」の今後の運営について
 - ・ おわりに
京都府中小企業技術センター

- 4 定 員 60名
- 5 参加費 無料
- 6 締 切 定員に達し次第

7 問合せ・申込先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 (小山)
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 (京都府産業支援センター内)
電話: 075-315-8634 FAX: 075-315-9497 E-mail: ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp
当センターのホームページ (<http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp>) からお申し込みできます。

8 アクセスについて

会場には駐車場がございません。
公共交通機関、もしくは近隣の有料駐車場のご利用をお願いいたします。
会場ホームページ (<https://www.kyoto-su.ac.jp/outline/shisetsu/musubiwaza/>)

